

MEMS Device & Technology

# 二维变形方波微混合器混合效果

张 芹1, 游炜臻2, 林耿锐2 (1. 集美大学 生物工程学院, 福建 厦门 361021; 2. 厦门大学 化学化工学院, 福建 厦门 361005)

摘要:设计并制作了多种二维变形方波微混合器,通过荧光观测及标准偏差数值分析,在低 Re 数 (Re ≤ 13.33) 时,考察拐角和单元长度对混合器混合效果的影响。结果表明,集成拐角 的混合器存在 一个临界 Re 值 1.3.当 Re< 1.3 时,混合基于分子扩散,拐角大小对混合效率无 影响,混合效率保持在28%左右;当 Re>1.3时,可以产生回流,混合效率随着拐角的减小逐 渐提高。对于集成6 个单元、拐角为 45°、单元长度(s)为 3 132 μm 的微混合器,在雷诺系数 Re= 13 33时,混合效率为 56%,约提高了 1 倍;但当拐角与混合单元长度增大时,混合效率明 显降低。

关键词:微流控芯片;微流体;混合;微混合器;变形方波微混合器

中图分类号: Q503; Q357; TH703 文献标识码: A 文章编号: 167-4776 (2010) 10-0624-05

## Mixing Effect of Two Dimensional Micromixers Based on the Deformed Square Wave

Zhang Qin<sup>1</sup>, You Weizhen<sup>2</sup>, Lin Gengrui<sup>2</sup>

(1. College of Bioengineering, Jimei University, Xiamen 361021, China;

2. College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** A series of two dimensional micromixers based on the deformed square wave were designed and fabricated. The effect of the turning angle and unit length on the mixing efficiency at low Reynolds number ( $Re \leq 13.33$ ) was investigated by fluorescence observation and numerical analysis of the standard deviation from the pixel intensity distribution. The results indicate that the mixer with the integrated turning angle has a critical Reynolds value of 1. 3. The mixture only depends on the molecular diffusion and the mixing efficiencies remained at about 28% when Re < 1. 3 regardless of the turning angle; the mixing efficiencies increase gradually with the decrease of turning angle due to the recirculation generation when Re > 1. 3. For the micromixer of six square wave units with 45° turning angle and 3 132 µm unit length, the mixing efficiency is increased to 56% at Re= 13. 33. However, the mixing efficiency is decreased with turning angle and unit length increasing.

Key words: microfludic chip; microfluid; mixing; micromixer; deformed square wave micromixer **DOI:** 10.3969/ j. is sn. 1671-4776.2010.10.008 **EEACC:** 2575; 7510

收稿日期: 2010-04-19

基金项目:国家基础科学人才培养基金资助项目 (J0630429);福建省自然科学基金计划项目 (D0740013);集美大学科研基金资助项目 (ZQ2007001)

E-mail: ginzhang@jmu.edu.cn

624 Micronanoelectronic Technology Vol. 47, No. 10 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

### 0 引 言

微流控芯片是基于生物微机械电子系统 (BioMEMS)的一个研究热点,被广泛用于生物化 学分析<sup>[1]</sup>和药物筛选<sup>[2]</sup>等领域。微量样品的混合是 微流控芯片最重要的步骤之一,但由于芯片通道特 征尺度为亚毫米级 (100~500 µm),流量通常为 µL/min级甚至是 nL/min级,雷诺系数常低于 100,流动呈层流状态,微流体的混合主要基于分 子间的扩散。因此,当微流体的层流厚度大于分子 扩散的长程距离时,微流体间的有效混合就很难实 现。目前,国内外学者主要通过设计多种二 维<sup>[3-4]</sup>、三维<sup>[5-6]</sup>结构微混合器来提高流体间的混 合效率。三维结构微混合器结构复杂、难加工且不 易集成,因此二维微混合器近年来受到广泛重视。

二维混合器主要通过微流沟道的几何形状变化 产生涡流或混沌流来加速混合,例如 T  $\mathcal{H}^{[7]}$ 、 $\operatorname{Zig}^{\operatorname{zag}}$   $\mathcal{H}^{[4]}$ 、方波 $\mathcal{H}^{[8]}$ 、弧线 $\mathcal{H}^{[9-10]}$ 、菱 $\mathcal{H}^{[11]}$ 等微混 合器。其中 T 形需要在较高的雷诺系数 (*Re* = 500) 条件下才能达到较好的混合效果; 而 Zig<sup>-</sup>zag 形、方波形、弧线形与菱形可以在较低的雷诺系 数,但也要在 *Re*  $\geq$ 10 情况下,才能产生回流使混 合效果得到改善。而最近的研究结果<sup>[12]</sup> 显示,在 方波形、Zig zag 形和弧线形三种混合器中,方波 形混合器的混合效率最佳。本文设计并制作了多种 变形的方波结构二维微混合器,通过染料荧光的观 察实验,考察了混合单元长度及拐角对混合效果的 影响,发现拐角为锐角的混合器可以在更低的雷诺 系数下产生回流,取得较好的混合效果。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

除了异硫氰酸荧光素(FITC)购自美国 Sigma 公司外,其余试剂均为国产分析纯试剂。使用 美国 New Era Pump Systems Inc. 生产的 NE-501 注射器泵驱动芯片中的溶液;采用香港 Motic 集团 的 AE31 倒置生物荧光显微镜进行观测;干燥试验 则在上海精宏实验设备有限公司 DZF-6020 型真空 干燥箱中进行。

## 1.2 微混合器结构设计及加工

微混合器结构示意图如图 1 所示, 混合通道由

6 个混合单元 (虚线框内) 组成,每个混合单元含有4 个拐角, s为每个单元微通道的长度, α为拐角大小。



图1 微混合器基本结构示意图



设计六种不同形状的微混合器如图 2 所示。其 中 a, b, c 为三种不同拐角微混合器, 拐角 α 分别 为 135<sup>°</sup>, 90<sup>°</sup>和 45<sup>°</sup>, 而它们混合通道长度、单元个 数相同 (虚线为检测处); c, d, e 为三种不同单元 长度微混合器, 其中单元长度 *s* 分别为 3 132 μm, 1 566 μm, 6 264 μm, 三种混合器混合通道长度相 同、拐角个数不同 (实线为检测处)。f 为直通道, 沟道宽深尺寸与以上混合器相同。



Fig 2 Schematic diagram of micromixers with different turning angles and unit lengths

微混合器的制作采用了标准的光刻及玻璃湿法 刻蚀工艺,首先通过光刻将掩模版上的微混合器图 形转移到匀胶 Cr 板上,再经含 HF 的腐蚀液在玻 璃上刻蚀出微通道,最后通过热键合制得玻璃微混 合器芯片。

1.3 微混合器混合效果实验

以异硫氰酸荧光素为染色剂,与磷酸盐缓冲液 (PB)进行等速混合<sup>[4]</sup>,荧光显微镜观察混合通道内 荧光强度的变化,即可直观衡量混合器的混合效果。 采用微注射泵进样,微注射泵通过硅胶及聚四氟乙 烯软管与微混合器的两个输入接口连接,往其中一 个通道泵入含有  $10^{-4}$  mol/L 异硫氰酸荧光素的磷酸 盐缓冲液,荧光显微镜下呈绿色,另一个通道泵入 相同流速的 10 m mol/L的磷酸盐缓冲液 (pH = 7), 异硫氰酸荧光素与磷酸盐缓冲液混合情况通过荧光 倒置显微镜可直接观测。整个实验装置如图 3 所示。



图 3 实验装置示意图 Fig. 3 Schematic diagram of experimental setup

荧光倒置显微镜在流体泵入微通道稳定 10 min后,在检测处(如图2所示),即垂直通道 的切面上拍摄各混合通道的荧光图片,将图片各点 灰度按下式计算为标准偏差 g 定量衡量混合效 果<sup>(13)</sup>。 $\sigma$ 值一般在 0~0 5 内变化,当  $\sigma$ =0 时,异 硫氰酸荧光素与磷酸盐缓冲液完全混合;而当  $\sigma$ = 0 5 时,异硫氰酸荧光素与磷酸盐缓冲液没有混 合,即随着  $\sigma$ 的增大,混合效率降低。灰度转换为 标准偏差的计算公式为

$$= \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{n} [A_n - \overline{A_n}]^2 \qquad (1)$$

其中  $A_n = (I_n - I_{min})/(I_{max} - I_{min})$  (2) 式中: n 为像素点个数,取值与 CCD 的像素点有 关;  $I_n$  为各点原始图像灰度值 ( $0 < I_n < 255$ );  $I_{min}$ 和 $I_{max}$ 分别为每次实验中混合前的异硫氰酸荧光素 溶液与磷酸盐缓冲液溶液的图像灰度值。为了消除 荧光显微镜光源强度等对其灰度值影响,将其灰度 进行归一化处理 (如公式 (2)),即得归一化后的 灰度值 $A_n$ ,  $\overline{A}$ 为 $A_n$ 的平均值。

2 结果与讨论

2.1 Re 数对混合效果的影响

*Re* 数是反映了流体流动中惯性力与黏滞力的比, 当惯性力较大时, *Re* 数较大; 当黏滞力较大时, *Re* 数较小。用公式可表示为

$$Re = \frac{\rho U^2}{\left(\frac{\mathcal{U}U}{D_{\rm h}}\right)} = \frac{\rho D_{\rm h} U}{\mathcal{U}} \tag{3}$$

式中: ρ为流体密度, U 为微通道断面流速, D<sub>h</sub> 为微通道的水力直径, υ为流体的动力黏度 (近似 为水的黏度计算)。通过刻蚀玻璃获得微通道的横 截面近似矩形, 其水力直径 D<sub>h</sub> 可表示为

$$D_{\rm h} = \frac{2WH}{W+H} \tag{4}$$

式中: W 与H 分别为微通道的宽度与深度。方波 微混合器中微通道的宽度和深度分别为 90 µm 和 35 µm。由于湿法腐蚀具有各向同性的特点,在沟 道的拐角(外角)局部会产生一定的弧度,但是对 混合效果影响不大。

首先考察 Re 数对混合效果的影响。拐角 α= 45°、单元长度 s= 1 566 µm 微混合器在 Re= 0 26 (低流速 1 µL/min) 和 Re= 13 3 (高流速 50 µL/ min) 时的混合效果如图 4 所示。由图可知, 在开始 进入混合通道时, 异硫氰酸荧光素的磷酸盐缓冲液 (亮色) 与磷酸盐缓冲液 (暗色) 没有混合, 两种流 体呈层流状:随着混合单元增多混合逐渐加强、但 各个单元在 Re= 13 33 时的混合效果明显高于 Re= 0.26 时的混合效果。当 Re=0.26 时. 流型基本成 层流状态, 流体间存在明显的界面. 混合程度较低: 而当 Re= 13.33 时,拐角处出现明显的涡流,流体 界面处出现扰动, 混合效果增强。实验结果表明, 混合效果与 Re 数有关, Re 数较低时, 流体基于层 流混合, 主要依靠分子间的扩散进行混合; 而 Re 数 较高时,拐角使流体产生横向速度导致在拐角处流 层破裂, 形成二次流涡流, 流体间的接触面积增大, 对流作用加强,混合效果增强。



different Reynolds numbers

#### 2.2 拐角对混合效果的影响

作者还考察了拐角形状对混合效果的影响。单 元长度 *s* = 3 132 μm, 拐角 α 分别为 45°, 90°和

626 Micronanoelectronic Technology Vol. 47, No. 10 01994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 135°三种混合器的混合效果如图 5 所示。*Re*数较低(*Re*= 0 26)时,三种混合器混合效果基本相同,流体间界面出现模糊但仍可见,混合效果不强;*Re*数较高(*Re*= 13 33)时,拐角形状对混合效果有明显影响,即角度越小混合效果越好。



 $(s = 3 \ 132 \ \mu m)$  with different angles

图 6 为混合荧光图片的灰度分布标准偏差 σ与 *Re* 数的关系曲线图。根据拐角形状的不同, σ值随 *Re* 数增加呈不同变化趋势。对于钝角为 135° 的混 合器, σ值主要随 *Re* 数增加先大幅增大而后稍微



减小,但整体曲线与直通道相接近;而对于拐角分 别为 45°, 90°的混合器, 当 Re 数小于临界值 1.3 时, σ值基本相同, 且随 Re 数增大而略微增大: 而当 Re> 1.3 时, σ值随 Re 数增大而急剧 减小。 从以上关系可以看出, 当 Re< 1.3 时, 拐角形状 对混合效率影响很小、而当 Re> 1.3 时、钝角拐 角相对于直通道的混合效率改善较小,而当拐角减 小到锐角时,混合效率大幅提高。这是因为低 Re 数时, 混合受分子扩散控制, 而根据扩散定律  $T_0 = \delta^2 / D$  (其中 To 为扩散时间,  $\delta$ 为扩散长度, D 为扩散系数)。以水溶液中小分子扩散为例,其扩 散系数约为  $10^{-9}$  m<sup>2</sup>/s,若要实现在亚毫秒级别上 混合,可以估算出分子扩散的距离必须小于1  $\mu_{m}$ , 而拐角产生的流动方向改变在此数量级上只能产生 轻微扰动,因此在低 Re 数时不同拐角混合效果与 直通道的混合效果基本一致。但在高流速时. 在拐 角处产生横向速度,形成回流,流体间接触面积增 大,拐角越小,回流作用越强,流体间折叠程度越 大、混合效果越强。

#### 2 3 单元长度对混合效果的影响

除了拐角形状,还考察了单元长度对混合效果 的影响。图 7 为拐角  $\alpha$ = 45°,单元长度 *s* 分别为 1 566 µm, 3 132 µm 和 6 264 µm 三种混合器混合 效果的荧光照片。从图上可以看出,当 *Re* 数较低 时 (*Re*= 0 26),三种混合器流体间混合程度基本 相同,都存在明显界面;而当 *Re* 数较高时 (*Re*= 13.33), *s*= 6 264 µm, 3 132 µm 两种混合器流体 间界面清晰,两者的混合效率不高,但前者低于后 者,而*s*= 1 566 µm 混合器界面基本消失,混合效 果较好,即混合效率随单元长度的增加而减小。



图 7 不同单元长度的混合器的混合效果图 (拐角固定为α=45) Fig. 7 Fluorescence microscope images of micromixer (α=45) at different unit lengths

## 图 8 为混合荧光图片的灰度分布标准偏差 σ 与 *Re* 数的关系曲线。可以看出,直通道的 σ 随 *Re* 数

2010年10月 ③ 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.ne 值的增大而变大,即混合效率逐渐减小;不同混合 单元长度的混合器,当Re < 1.3时,  $\sigma$ 值大致相 等,仅随Re数增加而稍微变大;而当Re > 1.3时, $\sigma$ 值随Re增大却大幅减小,且随单元长度减 小减少幅度越大,即单元长度小的混合器在较高 Re时混合效率高。这主要是因为Re数较低时,混 合主要依靠分子间扩散,拐角对混合效果影响不 大,且混合经过路程长度相同,因此混合效果基本 相同;而在Re数较高时,拐角处产生的回流会使 混合效率明显提升,在混合路程相同情况下,混合 单元长度越小,混合的拐角数目则越多,即流体间 产生回流的次数增多,混合效率会显著提高。





3 结 论

用倒置荧光显微镜观测拐角及单元长度对方波 形微混器的混合效率的影响,发现拐角对其混合效 率影响较大。当拐角呈钝角时混合效果与直通道相 比只略微改善,当其为直角时有部分改善,而当其 为锐角时混合效果显著增加。定量分析表明,拐角 为 45°的 微混合器,存在一个较低的 *Re* 临界值 (1.3)。当 *Re>* 1.3 时,拐角处产生的回流使流体 间的接触面积增大,混合效果有所改善。若在集成 锐角的微混合器内,结合微柱阵列和增加分支通道 等其他增强混合的手段,可以进一步提高混合效 率,实现 *Re* 数较低时的高效被动混合。

参考文献:

- GARCIA EGIDO E, SPIKMANS V, WONG SY F, et al. Synthesis and analysis of combinatorial libraries performed in an automated micro reactor system [J]. Lab on a Chip, 2003, 3 (2): 73-76.
- [2] CHAPELA M JV, WONG S Y F. Advantages of microsystems technology in lead discovery [C] // Proc of AIChE Spring Nar tional Meeting. Atlanta, GA, United States, 2005: 138.
- [3] WONG S H, BRYANT P, MICHAEL W, et al. Investigation of mixing in a cross-shaped micromixer with static mixing elements for reaction kinetics studies [J]. Sensors and Actuators: B, 2003, 95 (1/2/3): 414-424.
- [4] VIRGINIE M, JACQUES J, HUBERT H G. Mixing processes in a zigzag microchannel: finite element simulation and optical study [J]. Anal Chem, 2002, 74 (16): 4279-4286.
- [5] LIU R H, STREMLER M A, SHARP K V, et al. Passive mixing in a three dimensional serpentine microchannel [J]. Microelectromech Syst, 2000, 9 (2): 190 - 197.
- [6] VIJIAYENDRAN R A, MOT SEGOOD K M, BEEBE D J, et al. Evaluation of a three dimensional micromixer in a surface based biosensor [J]. Langmuir, 2003, 19 (5): 1824-1828.
- [7] WONG H, WARD M C L, WHARTON C W. Micro T-mixer as a rapid mixing micromixer [J]. Sens Actuator: B, 2004, 100 (3): 359-379.
- [8] LIU R H, STREMLER M A, SHARP K V, et al. Passive mixing in a three dimensional serpentine microchannel [J]. J Microelectromech Syst, 2000, 9 (2): 190-197.
- [9] VANKA S P, LUO G, WINKLER C M. Numerical study of scalar mixing in curved channels at low Reynolds numbers [J]. AICh E J, 2004, 50 (10): 2359-2368.
- [10] KHMAR V, AGGARARWAL M, NIGAM K D P. Mixing in curve tubes [J]. Chem Eng Sci, 2006, 61 (18): 5742-5753.
- [11] CHUNG C K, SHIH T R. Effect of geometry on fluid mixing of the rhombic micromix ers [J]. Microfluid Nanofluid, 2008, 4 (5): 419-425.
- [12] HOSSAIN S, ANSARI M A, KIM K Y. Evaluation of the mixing performance of three passive micromixers [J]. Chem Eng J, 2009, 150 (2/3): 492-501.
- [13] BESSOTH F G, de MELLO A J, MANZ A. Microstructure for efficient continuous flow mixing [J]. Anal Commun, 1999, 36 (6): 213-215.



#### 作者简介:

张 芹 (1976—), 女, 新疆人, 博士, 讲师, 主要从事界面物理化学研究。

628 Micronanoelectronic Technology Vol. 47, No. 10 © 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net